

공개특허실용신안공보 2000-10호(발행일 2000.3.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0015963	B01J 23/52	셀라니즈 인터내셔널 코포레이션	비닐 아세테이트 제조용 불균질상 바이메탈 팔라듐-금 촉매
특2000-0016072	C07C 5/27	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	알킬방향족 탄화수소의 이성질화 방법
특2000-0016113	C07C 15/08	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	톨루엔의 파라-크실렌으로의 메틸화 방법
특2000-0016150	C23G 5/028	이.아이,듀우판드네 모아앤드컴파니	데카플루오로펜탄 조성물
특2000-0016329	B01J 47/00	쿠노인코퍼레이티 드	필터시트 및 이 필터시트를 사용하는 포도레지스트 조성물 정제방법
특2000-0016403	B29C 44/34	헤네케 게엠베하	가압하에 용해된 이산화탄소를 사용한 발포체의 제조 방법
특2000-0016605	C07C 2/66	헌츠만 페트로케미칼 코포레이션	벤젠을 알킬화하여 선형 알킬벤젠을 형성하는 2단계 방법
특2000-0016712	B01D 3/00	바스프 악티엔게젤샤프트	촉매 증류법
특2000-0016795	C08J 9/00	사이텍 테크놀로지 코포레이션	유중수 에멀션 분무 건조방법
특2000-0017003	B01J 21/06	스미또모 가가꾸 고교 가부시끼가이샤	티탄-함유 산화규소 촉매

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0016142	B32B 27/12	이.아이,듀우판드네모 아앤드컴파니	통기성 복합 시트 구조물 및 이를 사용한 흡수 용품
특2000-0016148	C08G 69/04	이.아이,듀우판드네모 아앤드컴파니	초고분자량의 선형 폴리아미드 및 그의 제조방법
특2000-0016527	C08F 8/30	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	폴리이소시아네이트 개질된 이소모노올레핀-파라알킬스티렌 엘라스토머 조성물
특2000-0016653	C08L 23/10	가부시키가이샤 그란드 폴리머	결정성 폴리프로필렌 수지 조성물
특2000-0016673	C08L 3/02	바이엘 악티엔게젤샤프트	열가소성 전분을 포함하는 생분해성 재료
특2000-0016820	C08J 11/24	테그니끄 뒤 바띠망 에 드 랭뒤스트리 에스.아.에르.엘.	폴리올(POLYOLS) 제조 방법 및 그 방법에 의해 만들어진폴리올
특2000-0017202	C08L 75/04	바이엘 코포레이션	특정 폴리올레핀과 열가소성 폴리우레탄과의 상용성이 있는 블렌드
특2000-0017435	C08G 18/70	바스프 악티엔게젤샤프트	이소시아네이트와 유기 및(또는) 무기산 및(또는) 산 유도체를함유하는 혼합물
특2000-0017554	C08L 23/02	어드밴스트 엘라스토머 시스템즈, 엘.피	별모양으로 지분된 고무 열가소성 탄성중합체 가황고무
특2000-0017557	C08G 77/06	다우 코닝 코포레이션	실리콘 중합체의 연속 제조방법
특2000-0017571	C08L 83/00	위트코 코포레이션	이미도실란 조성물

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0005182	C02F 5/00	이승구	초음파를 이용한 배관스케일 방지(제거)장치
실2000-0005306	C02F 3/12	일신기계공업 주식회사	가압부상식 폐수 처리장치
특2000-0015969	B01D 3/22	바스프 악티엔게젤샤프트	분산액 탈취용 칼럼 및 방법
특2000-0016120	B01D 53/94	앵글로아메리칸 리서치 레보러토리스 (프로프리에터리) 리미티드	산화촉매
특2000-0016223	C02F 1/469	오르가노 코포레이션	전기 탈이온법에 의한 탈이온수의 제조법
특2000-0016578	C02F 1/74	가부시키가이샤 닛폰 쇼쿠바이	배수 처리장치
특2000-0016790	C02F 1/14	가부시키 가이샤 에바라 세이사꾸쇼	담수장치 및 그 작동법
특2000-0016856	B01D 46/02	닛토덴코 가부시키가이샤	공기정화장치
특2000-0016879	C02F 1/72	가부시키가이샤 세이스이	기능세라믹을사용한탈취정화및수촉매처리장 치,수촉매처리장치이용배액처리시스템및촉매 수사용방법
특2000-0017239	B01D 53/00	도이치 밥코크 안라겐 게엠베하	연기가스 정화 방법
특2000-0017325	B01D 71/02	프랙스에어 테크놀로지, 인코포레이티드	세라믹 막의 제조방법
특2000-0017478	B01D 53/86	데구사-휠스 악티엔게젤샤프트	산화질소 저장 물질 및 이로 부터 제조된 산화질소 저장 촉매
특2000-0017607	B01D 53/86	다이하쓰고교가부 시키가이샤	자동차 공해 제어용 촉매 컨버터 및 이에 사용되는 산소 저장복합 산화물

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0015989	C09D 127/12	다이깁 고오교 가부시킴가이샤	피복용 조성물, 피막 및 피막의 제조 방법
특2000-0015995	C09D 7/12	바스프 코포레이션	자외선 분해를 감소시키는 피복 조성물 및 그방법
특2000-0016013	C09J 7/00	닛토덴코 가부시킴가이샤	점착제표면 관능기 수식법
특2000-0016064	C09D 11/00	니폰 가야꾸 가부시킴가이샤	구리 프탈로시아닌계 화합물을 함유하는 기록액
특2000-0016070	C09D 11/10	이스트만 케미칼 컴파니	수성계 잉크에서의 안정한 아미노-작용성 라텍스의 용도
특2000-0016085	C09J 4/02	닛토덴코 가부시킴가이샤	내열성 및 열전도성이 우수한 감압성 접착제와 이의 접착시트류 및 이를 사용한 전자 부품과 방열 부재의 고정 방법
특2000-0016111	B01J 29/04	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	탄화수소 전환 촉매 및 그의 용도
특2000-0016112	B01J 29/06	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	금속-함유 제올라이트 촉매, 그의 제조방법 및탄화수소 전환을위한 그의 용도
특2000-0016115	B01J 29/80	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	제올라이트 촉매 및 탄화수소 전환반응에 있어서의 그의 용도
특2000-0016116	C09K 3/00	도토기키 가부시킴가이샤	방오성 부재 및 방오성 코팅 조성물
특2000-0016134	C10L 1/18	더 어소시에이티드 옥셀 캄파니 리미티드	연료첨가제
특2000-0016141	C09B 63/00	앵겔하드 코포레이션	안료 조성물
특2000-0016156	C10L 1/22	바스프 악티엔게젤샤프트	원유 중간 증류물용 파라핀 분산제
특2000-0016165	C09J 4/02	닛토덴코 가부시킴가이샤	열경화형 감압성 접착제와 이의 접착 시트류
특2000-0016167	C09B 31/08	니폰 가야꾸 가부시킴가이샤	수용성 디스아조 화합물, 수성 잉크 조성물 및 착색 물품
특2000-0016243	C09J 151/00	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니	복합 감압성 접착제 미소구
특2000-0016265	C10M 159/22	엑손 케미칼 패턴츠 인코포레이티드	과염기화된 금속 함유 세제

특2000-0016293	C09C 1/00	엔겔하드 코포레이션	진주빛 글래스
특2000-0016341	C09J 105/00	아스트라 악티에볼라그	생체적합성 아교
특2000-0016420	C09B 67/28	바스프 악티엔게젤샤프트	과립 형태의 류코 바트 염료 제제
특2000-0016495	C09D 11/02	가부시키가이샤 큐빅	액압전사용 잉크, 액압전사용 필름, 액압전사품 및 액압전사방법
특2000-0016508	B22F 1/02	나까쯔까, 까쯔또	다층막 피복 분말체
특2000-0016585	C09D 1/02	웁스트 트레스파판 게엠베하	감소된 박막 간섭의 투명 차단 코팅
특2000-0016606	C09K 11/64	가세이 오토닉스 가부시키가이샤	알루미늄이트 형광체, 그것의 제조 방법 및 진공 자외선-여기발광 소자
특2000-0016666	C09D 11/00	캐보트 코포레이션	규소 처리 카본 블랙을 함유하는 잉크 및 코팅조성물
특2000-0016701	C09K 3/18	다이깅 고오교 가부시키가이샤	수분산형 불소계 발수발유제
특2000-0016765	C08F 290/06	디에스엠 엔.브이	방사경화성 수지조성물
특2000-0016805	C09D 7/12	마쓰모토유시세이야 쿠 가부시키가이샤	내 치핑 도료
특2000-0017177	C09K 19/00	미츠비시 가스 가가쿠 가부시키가이샤	반강유전성 액정 화합물
특2000-0017253	C10L 7/04	한빛합성에너지 주식회사	휴대용 젤상 연료 조성물 및 그 제조 방법
특2000-0017267	C09B 62/014	클라리안트 게엠베하	투명 안료 형태의 엔,엔'-디메틸페릴렌-3,4,9,10-테트라카복 실산 디이미드의 제조 방법
특2000-0017286	C09D 5/20	다우 코닝 코포레이션	박리 조절제 조성물
특2000-0017450	C09K 11/08	가부시키가이샤 도시바	전장 발광 형광체 및 그를 이용한 유기 분산형 전장 발광 소자
특2000-0017594	C09J 175/04	엘프 아토켄 소시에떼아노님	이미다졸 유도체 촉매된 히드록실화 폴리부타디엔 기재 폴리우레탄 접착제

4. 생명공학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0015959	C07K 7/64	비오갈 기오기스제르가르 알티	시클로스포린의 정제 방법
특2000-0015964	C12N 15/13	필로젠 에스.알.엘.	피브로넥틴 ED-B 도메인에 대한 항체, 그 제조방법 및 용도
특2000-0016268	C12N 15/12	퀸즈 유니버시티 옛 킹스턴	가문비나무 모충 부동화 단백질, 유전자 및 이들을 사용하는방법
특2000-0016286	C12N 15/54	임유백스 코포레이션	1L-1/TNF-알파-활성화키나제(1TAK), 및그 의제조및사용방법
특2000-0016364	C07K 14/705	시오노기세이야쿠가 부시키가이샤	신규한 인간 수용체형 티로신 키나제상 단백질
특2000-0016389	C07K 14/575	로세 디아그노스틱스 게엠베하	엑센딘 유사체, 이의 제조방법 및 이를 함유한 약제
특2000-0016430	C12N 15/12	이또 교고	종양항원단백질, 그의 유전자 및 종양항원펩티드
특2000-0016564	C07K 7/56	머크 앤드 캄파니 인코포레이티드	아자 사이클로헥사펩타이드의 제조방법
특2000-0016757	C08B 37/08	농림수산성잠사, 곤충농업기술연구소 장이 대표하는 일본국	키틴비드, 키토산비드, 이들 비드의 제조방법 및이들 비드로이루어지는 담체 및 미포자충 포자의 제조법